



UNIVERSITA' DEGLI STUDI di MESSINA
Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale
Contrada Di Dio, 98166 - Messina (ITALIA)



AVVISO SECONDA SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Cottimo fiduciario per la fornitura e posa in opera di n. 1 Microestrusore bivate per i laboratori del Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale – Università degli Studi di Messina, da acquistare nell'ambito del Progetto INTEP “Innovazione Tecnologica e di Processo per il settore manifatturiero” a valere sulla risorse del P.O. FESR 2007/2013 – linea d'intervento 4.1.2.A CIG: 549090889E

In relazione alla suddetta procedura, si comunica che l'inizio delle operazioni di gara, in seconda seduta pubblica, si terrà giorno 08 aprile 2014 alle ore 11.00 presso i locali della Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale sita in Contrada di Dio snc 98166 Messina, BLOCCO C 9° piano.



Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Tiziana Crisafulli